

# GUIP 산학협력 전문가 현황

<b>플랫폼 현황</b>	플랫폼명	경기도 반도체 인력양성·기술협력 대학혁신 플랫폼
	전문 분야	반도체PKG/부품 분야

<b>산학협력 전문가 정보</b>	<b>전문가 정보*</b>	성함	안지훈 교수	
		전공	신소재공학(박사)	
		소속 / 학과	한양대학교ERICA 공학대학 / 재료화학공학과	
		직위	교수	
		이메일	ajh1820@hanyang.ac.kr	
		연락처	031-XXX-XXXX	
	<b>산학협력 정보</b>	전문분야	반도체 박막 소재 공정기술, 공정개선, 산학협력연구, 국책사업	
		기술개발 지원가능분야	박막설계, 박막증착, 소자분석	
		지식재산권	[1] (10-2530867)강유전성 박막 구조체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 전자 소자 [2] (10-2194764)2차원 페로브스카이트 유전막을 형성한 반도체 장치와 그의 제조 방법 [3] (10-2409003) 이차원 반도체 박막 형성 방법	
		기술이전	[1] ㈜아이캡스, 원자층 증착법을 이용한 HfO2, ZrO2 박막의 고온증착 공정 [2] ㈜아이작리서치, 사이클릭 화학기상증착법을 이용한 이차원반도체 소재의 저온 증착방법	
	<b>산업체경력**</b>	기관명	SK hynix, 삼성전자	
		담당업무	DRAM capacitor 신물질 및 공정 개발	
	<b>창업**</b>	창업연도		
		회사명		
		분야		

\* 해당사업에 참여중인 교수의 정보를 작성 바랍니다.  
 \*\* 산업체경력 및 창업 경험이 있는 분에 한해 작성 바랍니다.  
 - 파란색 글씨는 삭제 후 작성 부탁드립니다.